Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

ОДОБРЕНО УМС ЛАПЛАЗ

Протокол № 1/08-577

от 29.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

Направление подготовки (специальность)

[1] 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
1	3	108	7	23	0		42	0	Э
Итого	3	108	7	23	0	0	42	0	

АННОТАЦИЯ

Учебные задачи курса. Целями освоения учебной дисциплины «Экспериментальные методы лазерной физики» является формирование у студентов знаний в области экспериментальных методов лазерной физики и закрепление профессиональ—ных навыков в области техники физического эксперимента при разработке, исследовании и эксплуатации лазерных систем. Изучаются принципы работы, а также устройство и характеристики приборов и установок, используемых в современном физическом эксперименте с применением лазеров.

Содержание программы «Экспериментальные методы лазерной физики» представляет собой развитие полученных ранее знаний в области оптики и лазерной физики.

Изучение дисциплины позволит студентам получить и развить навыки проведения экспериментальных исследований характеристик лазерного излучения, использовать различные физические явления при решении задач управления лазерным излучением, а также оценивать возможности лазерных систем при применении в различных целях.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Экспериментальные методы лазерной физики» являются формирование у студентов знаний в области экспериментальных методов лазерной физики и закрепление профессиональных навыков в области техники физического эксперимента при разработке, исследовании и эксплуатации лазерных систем. Изучаются принципы работы, а также устройство и характеристики приборов и установок, используемых в современном физическом эксперименте с применением лазе

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Содержание программы «Экспериментальные методы лазерной физики» представляет собой развитие полученных ранее знаний в области оптики и лазерной физики.

Курс "Экспериментальные методы лазерной физики" входит в число базовых при подготовке современных специалистов по лазерной физике .

Изучение дисциплины позволит студентам получить и развить навыки проведения экспериментальных исследований характеристик лазерного излучения, использовать различные физические явления при решении задач управления лазерным излучением, а также оценивать возможности лазерных систем при применении в различных целях.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-2 [1] – Способен	3-ОПК-2 [1] – Знать: специфику методов и средств
организовать проведение научного	оптических и лазерных исследований и разработок
исследования и разработку,	У-ОПК-2 [1] – Уметь: формулировать цель и задачу

представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с методами и средствами оптических и лазерных исследований

исследования, разработки; намечать пути решения поставленной задачи; представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности

В-ОПК-2 [1] — Владеть: методами и навыками оптических и лазерных исследований

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	научно-иссл	едовательский	
формулирование	процессы	ПК-1 [1] - способен	3-ПК-1[1] - Знать:
задачи и плана	взаимодействия	выбирать оптимальный	основные методы
научного	лазерного излучения	метод и разрабатывать	исследований
исследования в	с веществом,	программы	лазерных приборов,
области лазерной	включая	экспериментальных	систем, комплексов и
физики, техники и	биологические	исследований лазерных	технологий;
лазерных технологий	объекты; лазерные	приборов, систем,	источники и
на основе проведения	приборы, системы и	комплексов и	приёмники
библиографической	технологии	технологий; проводить	оптического
работы с	различного	оптические,	излучения;
применением	назначения;	фотометрические и	элементную базу
современных	процессы генерации,	электрические	лазерной техники;
информационных	усиления,	измерения с выбором	области применения
технологий;	модуляции,	необходимых	лазерной техники и
построение	распространения и	технических средств и	лазерных технологий;
математических	детектирования	обработкой	•
моделей объектов	лазерного излучения;	полученных	У-ПК-1[1] - Уметь:
исследования, выбор	элементная база	результатов	выбирать
алгоритма решения	лазерной техники,		необходимые
задачи; теоретические	технологий и систем	Основание:	технические средства
и экспериментальные	управления и	Профессиональный	для проведения
исследования в	транспорта лазерного	стандарт: 29.004	оптических,
области физики	излучения;		фотометрических и
лазеров,	математические		электрических
взаимодействия	модели объектов		измерений;
лазерного излучения с	исследования;		обрабатывать
веществом, лазерных	методы лазерно-		полученные
технологий;	физических		экспериментальные
разработка методов	измерений		результаты ;
лазерной диагностики			В-ПК-1[1] - Владеть:
сред и объектов,			навыками проведения
лазерных			оптических,
медицинских			фотометрических и
технологий и			электрических

технологий обработки			измерений, обработки
материалов;			экспериментальных
оптических			данных
информационных			
технологий;			
разработка лазерных			
приборов и			
технологических			
систем различного			
назначения			
проведение			
оптических,			
фотометрических,			
электрических			
измерений с выбором			
технических средств			
и обработкой			
результатов;			
оформление отчетов,			
статей, рефератов на			
базе современных			
средств			
редактирования и			
печати в соответствии			
с установленными			
требованиями			
	проектно-ко		
анализ состояния	Лазерные приборы,	ПК-3 [1] - способен	3-ПК-3[1] - Знать:
научно технической	системы и	разрабатывать	физические
проблемы,	технологии	функциональные и	принципы действия
составление	различного	структурные схемы	приборов и систем
технического задания;	назначения;	приборов и систем	лазерной техники, ;
постановка цели и	элементная база	лазерной техники с	У-ПК-3[1] - Уметь:
задач проектирования	лазерной техники,	определением их	проводить
лазерной техники и	технологий, систем	физических принципов	сравнительный
лазерных технологий	управления и	действия, структурно-	анализ изделий-
на основе подбора и	транспорта лазерного	логических связей и	аналогов;
изучения	излучения	установлением	формулировать
литературных и		технических	технические
патентных		требований на	требования на
источников;		отдельные блоки и	отдельные блоки,
разработка		элементы	узлы и элементы
функциональных и			приборов и систем
структурных схем		Основание:	лазерной техники;
лазерной техники и		Профессиональный	разрабатывать и
лазерных технологий		стандарт: 40.011	исследовать новые
Inseptible Technologies		отиндирт. то.отт	последовать повыс

способы и принципы

функционирования приборов и систем

лазерной техники;

В-ПК-3[1] - Владеть:

методами анализа и

с определением их

принципов действия,

физических

структур и установлением

технических

~ v			
требований на			расчета ожидаемых
отдельные блоки и			параметров
элементы;			разрабатываемых
проектирование и			приборов и систем
конструирование			лазерной техники.
лазерных приборов,			
систем, комплексов и			
технологий с			
использованием			
средств			
компьютерного			
проектирования,			
проведением			
проектных расчетов и			
технико-			
экономического			
обоснования.			
	-	о-технологический	D III ([1] D
проектирование,	Лазерные	ПК-6 [1] - способен	3-ПК-6[1] - Знать:
разработка и	технологии,	проектировать,	типичные требования,
внедрение лазерных	использующие	разрабатывать и	предъявляемые к
технологических	взаимодействие	внедрять	качеству лазерных
процессов и	электромагнитного	технологические	приборов, систем и их
процессов контроля	излучения с	процессы и режимы	элементов; основные
качества приборов,	веществом в т.ч.	производства,	технологические
систем и элементов	медицинские, микро-	осуществлять контроль	процессы,
лазерных комплексов;	и нанотехнологии;	качества лазерных	используемые для
руководство работами	технологии	приборов, систем,	изготовления
по доводке и	производства	комплексов и их	лазерной техники;
освоению	элементов лазерной	элементов	У-ПК-6[1] - Уметь:
техпроцессов	техники, материалов		анализировать
производства	и приборов	Основание:	технические
лазерных приборов,		Профессиональный	требования,
систем и комплексов;		стандарт: 40.037	предъявляемые к
руководство			разрабатываемым
монтажом, наладкой,			технологическим
испытаниями и			процессам и режимам
сдачей в			производства;
эксплуатацию			проводить
опытных образцов			концептуальную и
лазерных комплексов			проектную
			проработку типовых
			технологических
			процессов и режимов
			производства;
			формулировать и
			обосновывать
			параметры, режимы и
			условия реализации
			разрабатываемых
	1		технологинеских

технологических процессов;

			В-ПК-6[1] - Владеть:
			современными
			методами и
			приборами
			метрологического
			обеспечения
			технологических
			процессов и режимов
	Tr.	HIC O [1]	производства
проектирование,	Лазерные	ПК-8 [1] - способен	3-ПК-8[1] - Знать:
разработка и	технологии,	руководить монтажом,	принципы построения
внедрение лазерных	использующие	наладкой	и состав лазерных
технологических	взаимодействие	(юстировкой),	приборов и систем; ;
процессов и	электромагнитного	испытаниями и сдачей	У-ПК-8[1] - Уметь:
процессов контроля	излучения с	в эксплуатацию	выбрать метод сборки
качества приборов,	веществом в т.ч.	опытных образцов	и юстировки узлов и
систем и элементов	медицинские, микро-	лазерных приборов,	деталей лазерной
лазерных комплексов;	и нанотехнологии;	систем и комплексов	техники и приборов,
руководство работами	технологии		реализуемый на
по доводке и	производства	Основание:	стандартной
освоению	элементов лазерной	Профессиональный	элементной базе;
техпроцессов	техники, материалов	стандарт: 40.037	разработать
производства	и приборов		оптическую схему
лазерных приборов,			для монтажа и
систем и комплексов;			наладки лазерной
руководство			техники и приборов;
монтажом, наладкой,			формулировать и
испытаниями и			обосновывать
сдачей в			требования к сборке и
эксплуатацию			юстировке узлов и
опытных образцов			деталей лазерной
лазерных комплексов			техники и приборов;
1			В-ПК-8[1] - Владеть:
			навыками монтажа,
			наладки и испытаний
			лазерных приборов и
			систем; методами
			юстировки лазерных
			приборов, систем и
			комплексов.
			ROMINICACOD.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
-------	-----------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------

	1 Семестр					
2	Часть 1	9-16	4/12/0	25	КИ-8	3-OПК-2, Y-OПК-2, B-OПК-2, 3-ПК-1, Y-ПК-1, B-ПК-3, Y-ПК-3, B-ПК-6, Y-ПК-6, B-ПК-6, 3-ПК-8, Y-ПК-8, B-ПК-8
2	Часть 2	9-16	3/11/0	25	КИ-16	3-OПК-2, Y-OПК-2, B-OПК-2, 3-ПК-1, Y-ПК-1, B-ПК-3, Y-ПК-3, B-ПК-6, Y-ПК-6, B-ПК-6, 3-ПК-8, Y-ПК-8, B-ПК-8,
	Итого за 1 Семестр Контрольные мероприятия за 1 Семестр		7/23/0	50	Э	3-OIIK-2, Y-OIIK-2, B-OIIK-2, 3-IIK-1, Y-IIK-1, B-IIK-3, Y-IIK-3, B-IIK-6, Y-IIK-6, B-IIK-6, 3-IIK-8, Y-IIK-8, B-IIK-8,

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

^{** –} сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,
		час.	час.	
	1 Семестр	7	23	0
1-8	Часть 1	4	12	0
1	Техника и практика спектроскопии	Всего а	удиторных	часов
	Классификация спектральных приборов и основные их	1	1	0
	характеристики. Типы спектральных приборов:	Онлайн	H	
	спектрограф, монохроматор, спектрофотометр,	0	0	0
	спектроскоп.			
2	Техника и практика спектроскопии	Всего а	удиторных	часов
	Параметры призменных и дифракционных приборов.	0	2	0
	Дисперсия, разрешающая способность, светосила.	Онлайн	H	
	Пропускание спектрального прибора. Критерии сравнения	0	0	0
	различных приборов.			
3	Техника и практика спектроскопии	Всего а	удиторных	часов
	Характеристики спектральных линий.	0	2	0
		Онлайн	H	· · ·
		0	0	0
4	Техника и практика спектроскопии	Всего а	удиторных	
	Приборы высокой разрешающей способности. Принцип	1	1	0
	действия. Пластинка Люммера. Эталон Фабри-Перо.	Онлайн	<u> </u>	_
	Эшелон Майкельсона. Применение спектральных	0	0	0
	приборов. Измерение длин волн. Исследования спектров			
	поглощения.			
5	Приемники оптического излучения	Всего а	<u> </u> удиторных	часов
	Классификация приемников. Фотонные эффекты и	1	1	0
	приборы, в которых они используются.	Онлайн	<u> </u>	
	Фотопроводимость, фотогальванический эффект,	0	0	0
	фотоэмиссионный эффект. Болометр на "горячих"			
	электронах.			
6	Приемники оптического излучения	Всего а	удиторных	часов
	Тепловые приемники. Болометрический эффект.		2	0
	Термисторный болометр. Металлический болометр.	Онлайн	1	
	Криогенные приемники. Пироэлектрические и	0	0	0
	пиромагнитные приемники.			
7	Приемники оптического излучения	Всего а	<u> </u> цудиторных	часов
	Основные параметры приемников. Спектральная	0	2	0
	чувствительность. Вольт-ваттная чувствительность. Порог	Онлайн	I	
	чувствительности. Обнаружительная способность.	0	0	0
	Постоянная времени			
8	Приемники оптического излучения	Всего а	ц удиторных	часов
-	Шумы оптических приемников Температурный шум.	1	<i>1</i> 1	0
		1	1	U

		1		
	Флуктуации потока фонового излучения. Шум излучателя.	Онла	йн	T
	Шум Джонсона. Генерационно-рекомбинационный шум.	0	0	0
	Дробовой шум. Шум типа 1/f.			
9-16	Часть 2	3	11	0
9	Приемники оптического излучения	Всего	о аудитор	ных часов
	Назначение и особенности оптической системы ОЭП.	1	1	0
	Потери энергии в оптической системе ОЭП. Зависимость	Онла	йн	
	качества изображения от параметров оптической системы.	0	0	0
10	Приемники оптического излучения	Всего	о аудитор	ных часов
	Согласование приемника с источником излучения и	0	2	0
	оптической системой ОЭП. Согласование приемника	Онла	йн	
	излучения с электронной системой ОЭП. Сканирование в	0	0	0
	оптико-электронных приборах. Назначение и роль			
	сканирования. Типы сканирующих систем.			
11	Приемники оптического излучения	Всего	о аудитор	ных часов
	ОЭП без сканирования. Особенности создания систем без	0	2	0
	сканирования, их преимущества и недостатки.	Онла	йн	•
		0	0	0
12	Основы магнитооптики	Всего	э аудитор	ных часов
	Прием оптических сигналов на фоне помех. Прямой метод	1	1	0
	приема. Гетеродинный и балансный методы приема	Онла	йн	•
	сигналов. Материалы и элементы, используемые при	0	0	0
	конструировании оптико-электронных приборов.			
13	Основы магнитооптики	Всего	о аудитор	ных часов
	Матричный метод Джонса расчета поляризационных	0	2	0
	систем. Закон Малюса для неидеальных поляризаторов.	Онла	йн	
	Эффект Фарадея -феноменологический подход. Уравнение	0	0	0
	для показателей преломления собственных волн.			
14	Основы магнитооптики	Всего	о аудитор	ных часов
	Эффект Фарадея - микроскопический подход. Эффект	1	1	0
	Комптона-Мутона и магнитный дихроизм. Схемы	Онла	йн	•
	наблюдения эффекта Фарадея.	0	0	0
15	Основы магнитооптики	Всего		ных часов
	Методы получения и основные магнитооптические	0	1	0
	свойства феррито-гранатов и аморфных металлов.	Онла	йн	ı
	Явления, используемые для магнитооптической	0	0	0
	модуляции света. Модулятор. Ключ и дефлектор			
16	Основы магнитооптики	Всего	о аудитор	ных часов
	Обсуждение домашнего задания	0	1	0
		Онла	йн	
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации

T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В качестве активных средств обучения используется демонстрация различных приборов и устройств. Например, демонстрируются такие приборы, как термопарные и электроионизационные вакууметры, зеркальные объективы различных типов, сканирующие устройства, дифракционные реплики и т.п.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие	
	-	(КП 1)	
ОПК-2	3-ОПК-2	Э, КИ-8, КИ-16	
	У-ОПК-2	Э, КИ-8, КИ-16	
	В-ОПК-2	Э, КИ-8, КИ-16	
ПК-1	3-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-16	
	У-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-16	
	В-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-16	
ПК-3	3-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16	
	У-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16	
	В-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16	
ПК-6	3-ПК-6	Э, КИ-8, КИ-16	
	У-ПК-6	Э, КИ-8, КИ-16	
	В-ПК-6	Э, КИ-8, КИ-16	
ПК-8	3-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-16	
	У-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-16	
	В-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-16	

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины

90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		C	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 537 П83 Основы магнитооптики : учебное пособие, Протасов Е.А., Москва: НИЯУ МИФИ, 2009
- 2. 621.38 Ф 50 Физика полупроводниковых преобразователей:, , Москва: РАН, 2018
- 3. ЭИ П 16 Физические основы фотоники : учебное пособие, Соломонов А. В., Панов М. Ф., Санкт-Петербург: Лань, 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 621.38 И97 Приемники излучения оптических и оптико-электронных приборов : , Ишанин Г.Г., Л.: Машиностроение, 1986
- 2.621.38~949 Теория и расчет оптико-электронных приборов : учебник для вузов, Якушенков Ю.Г., Москва: ЛОГОС, 2011

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В результате освоения дисциплины студент должен:

При изучении курса «Экспериментальная лазерная физика» необходимо твердо усвоить основные свойства электромагнитного излучения оптического диапазона.

методы физических измерений параметров лазерного излучения и управления им, принципы работы, а также устройство и характеристики приборов и установок, используемых в современном физическом эксперименте; процессы, происходящие в среде распространения лазерного излучения.

системно мыслить; применять на практике теоретические принципы; грамотно проводить измерению различных параметров лазерных систем; четко представлять возможности и методы экспериментальной техники; формировать варианты и модели различных оптико-физических измерений, оценивать их и выбирать лучшие; общаться и участвовать в работе коллектива.

самостоятельной постановки и решения задач, связанных с разработкой лазеров, с исследованием параметров лазерного излучения и использованием лазеров с позиций системного подхода; способами количественной оценки и прогнозирования последствий применения лазеров для решения практических задач.

- 1. Проанализировать преимущества ОЭП перед радиотехническими устройствами одинакового назначения. Обратить внимание на то, что ОЭП работают в диапазоне длин волн на несколько порядков короче, чем аналогичные радиотехнические средства.
- 2. Обратить внимание на причины появления атмосферных явлений, которые, в конечном счете, оказывают влияние на работу ОЭП.
- 3. Необходимо запомнить формулу для потерь энергии в оптической системе. Она достаточно простая и включает в себя уже хорошо известные в оптике явления.
- 4. Нужно четко представлять, какие конкретно параметры требуют согласования приемника излучения с оптической системой и электронной частью.
 - 5. Сканирующие системы. Продумать, всегда ли можно обходиться без сканирования.
- 6. Решение проблемы ОЭП без сканирования в ИК-диапазоне, может быть осуществлено путем создания матрицы чувствительных элементов. Но надо видеть при этом возникающие трудности. Какие это трудности?

- 7. Необходимо понять, почему источники основного и вспомогательного сигналов должны быть когерентны, если прием осуществляется с помощью приемника.
- 8. В магнитооптике понять, какие ЭПФГ наилучшим образом могут измерить пространственно-неоднородные магнитные поля очень малой напряженности.
 - 9. Какая ориентация считывающего излучения и ЭПФГ при этом предпочтительна?

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Работа специалиста с лазерами предполагает, что он умеет и знает каким образом можно измерить параметры лазерного излучения. Прежде всего, речь идет о приемной аппаратуре, позволяющей не только измерять мощность, расходимость, режим генерации, длительность импульсов, но позволяющей вести прямое наблюдение таких импульсов. Обязательно необходимо показать роль приемников при приеме информации, содержащейся в электромагнитном излучении.

Магнитооптика сравнительно новая область науки и техники, которая сейчас занимает значительное место в новейших разработках в виде конкретных промышленных устройств. Магнитооптические диски, управляемые транспаранты, быстродействующие МО принтеры, дефлекторы, переключатели, магнитооптические преобразователи, магнитооптические ряд элементов интегральной лазерные гироскопы, оптики, также устройства, предназначенные для целей оптической связи, прежде всего для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) – вот неполный перечень магнитооптических устройств самого разного предназначения, которые широко используются в науке и технике. В этом курсе необходимо напомнить студентам о ранее полученных ими знаниях из разделов "Оптика (в основном вопросы, связанные с поляризацией света) "и "Физика твердого тела (вопросы, касающиеся магнетизма)".

Методические материалы и контрольные вопросы по данной теме изложены в учебных пособиях: "Основы магнитооптики" и "Приемники оптического излучения" авт. Протасов Е.А.

Автор(ы):

Протасов Евгений Александрович, д.ф.-м.н., профессор

Рецензент(ы):

Петровский В.Н., к.ф.м.н., с.н.с.